

# Mica 実機デモンストレーション

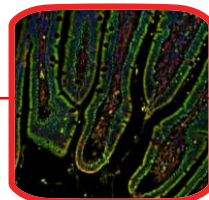
すべての研究者に向けて開発された世界初のAll in Oneワークフローソリューション  
Micaをぜひお試しください！



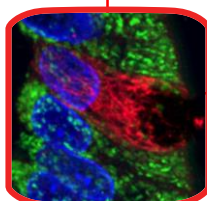
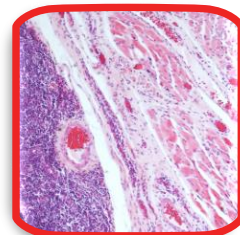
1.6x Widefield  
オーバービューの作成



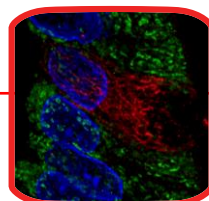
20x THUNDER  
(高解像蛍光)  
目的の細胞を選択



明視野カラー  
(HE染色など)の  
オーバービュー  
・タイリング



63x Confocal  
細胞情報の取得



63x LIGHTNING(超解像)  
さらに詳細な  
細胞内情報を取得

&

さらに詳しい情報は  
こちらをご覧ください  
<https://bit.ly/3sV9fWz>

- ✓ 簡単な設定：撮影条件は**自動設定**。設定プロセス**85%削減**。
- ✓ 高画質取得：**通常蛍光・高解像蛍光THUNDER・共焦点・超解像&明視野カラー**
- ✓ 完全な4色同時画像取得：**最新の波長アンミキシング技術「FluoSync\*」** \*特許
- ✓ ライブ環境維持：**インキュベーターのインテグレーション**
- ✓ **AIにサポートされた画像解析**

## セミナー

【日時】 10月24日(月) ①14:00～ ②16:00～ (各回45分程度)

【会場】 オンライン開催(Microsoft Teams) ※各回同じ内容になります

## デモンストレーション

【日時】 11月7日(月)～11日(金) ※搬入搬出の関係で7日の①、11日③は予約できません

①10:00-11:30 / ②13:00-14:30 / ③15:00-16:30

【会場】 M&Dタワー16階 小会議室3

【申込】 参加ご希望の方は、下記のお問い合わせ先よりメールにてお申込みください

※申し込みメール確認後、日程調整の連絡をさせていただきます。

■お問い合わせ先■  
ライカマイクロシステムズ株式会社 担当：石坂 信也  
Mail：[shinya.ishizaka@leica-microsystems.co.jp](mailto:shinya.ishizaka@leica-microsystems.co.jp)